Universidade de Brasília

ATO DO(A) DIREÇÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA Nº 0020/FTD/2017

ATO DA DIREÇÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA N. 0020/2017

Constitui Comissão para analisar Recurso Geral de Revisão de Menção.

O DIRETOR da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília e Presidente do Conselho da Faculdade de Tecnologia, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Constituir Comissão integrada pelos Professores **Daniel Chavez Café (ENE) , Eder Pereira Miguel(EFL) e Mario Benjamin Baptista de Siqueira (ENM),** para, sob a presidência do primeiro e no prazo de 30 dias a avaliar e submeter, a Câmara dos Cursos de Graduação da Faculdade de Tecnologia, a solicitação de recurso geral de revisão de menção final na disciplina, "168050 – Instalações Termomecânicas 2 ". Curso Engenharia Mecânica , formulado pelo aluno **Platini Kukembila Ngonsi .**

Brasília, 04 de abril de 2017

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Cesar Pinho Brasil Junior**, **Diretor(a) da Faculdade de Tecnologia**, em 04/04/2017, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1016791** e o código CRC **592C45DE**.

C/cópia: [[ESPECIFICAR AS UNIDADES PARA AS QUAIS O ATO FOI DISTRIBUÍDO]].

Referência: Processo nº 23106.019454/2017-28